BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PATENT: UND MARKENAMT

- @ Pat ntschrift @ DE 198 22 255 C 2
- (5) Int. C1.7; G 02 B 21/06

Aktenzeichen:

198 22 255.6-42

Anmeldstog:

18. 5.1992

Offenlegungstag: **(A)**

25. 11. 1999

Veröffentlichungstag der Patentertellung:

;11- 7- 2 ; 3:23PM ;

6. 7.2001

Innerheib von 3 Monatch nach Veröffentlichung der Erteilung bann Einspruch erhoben werden

Patentinhaber:

Çari Zeiss Jena GmbH, 07745 Jena, DE

(7) Erfinder:

Knoblich, Johannes, Dr.-Ing., 07747 Jena, DE

Für die Beurteilung der Patentfähligkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

DE	34 27 692 C 2
DE	198 40 352 A1
DΈ	196 23 712 A1
DE	39 06 555 A1
DE	32 29 768 A1
DE	9408068U1 = 5; crsch
CH	06 84 025 A5
US	47 B3 169
EP	07 93 128 A1
EP	05 04 940 A2

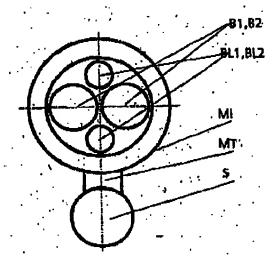
- Auflicht-Belauchtungsanordnung für ein Stersomikroskop
- **(7)** Auflicht-Beleuchtungsanordnung für ein Stersomikruskop.

- mit zwei in einer Bezugsebane liegenden Bacbachtungskanälan, die twischen sich eine senkrocht zu der Bezugsebene ausgenchtete Symmetrieebene sowie die Bolinktgerade dieser beiden Ebenen festlegen,

- mit wenigstene einem Lichtleiter mit zugehöriger Fokussierungaoptik, der das Beleushtungalicht in den objekteritigen Frantbareich des Stersomikraskops überträgt, dan Belauchtungslichtbunde) in die Symmetrieebene ausfichtet und in einem Winkel auf die Objektebene richtet, der eine direkts Spiegelung des Beleuchtungslichtes am Objekt in die beiden Beobachtungskartile hinein ausschligist und dabei die Objektebone auslauchtet. dadureh gelennzeichnät,

dass die Vergrößerung das Stereomikroekupe vermittels eines Zoomsystems einstellber ist,

- und dass eine die Fokussierungsoptik mit dem Zoomsystem koppelnde Vorrichtung vorgesehen ist, welche die beleuchtste Räche in der Objektabene abhängig von der Vergrößerung en die bei dieser Vergrößerung beobschtbere Fläche in der Objektebene enpanet.



O

7297*D*€